課題番号	:F-18-NU-0012
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:Vapor-Liquid-Solid 成長モードによる機能性酸化物ナノワイヤー成長に関する研究
Program Title (English)	: Study on nanowire growth of functional materials via Vapor-Liquid-Solid growth $% \mathcal{T}_{\mathrm{S}}$
	mode
利用者名(日本語)	:一野祐亮、伊東佑馬
Username (English)	: <u>Y. Ichino</u> , Y. Ito
所属名(日本語)	:名古屋大学大学院工学研究科
Affiliation (English)	:Graduate School of Engineering, Nagoya University
キーワード/Keyword	:機能性酸化物、ナノワイヤー、VLS 成長、形状・形態観察、分析

<u>1. 概要(Summary)</u>

本研究では、導電性酸化物や酸化物超伝導体をナノ サイズで複合化することによって大幅に機能性を向上さ せることを目的としている。その基礎検討として、 Vapor-Liquid-Solid 成長モードを用いて、酸化スズ (SnO₂)や REBa₂Cu₃O_y 超伝導体のナノワイヤーを成長 させる検討を行った。成長温度やフラックス量などの成長 条件がナノワイヤーの形態に与える影響を明らかにする ために、高分解能電子顕微鏡による微細構造観察を行っ た。

<u>2. 実験(Experimental)</u>

【利用した主な装置】 走査型電子顕微鏡(日立ハイテク フィールディング社製 S5200)

【実験方法】

今年度は主に SnO₂ ナノワイヤーの作製を行った。 SnO₂ナノワイヤーはパルスレーザー蒸着(PLD)法を用い LaAlO₃(100)単結晶基板上に、以下の手順で作製した。

真空チャンバー内に Au と SnO₂のターゲットと基板を 設置し、ロータリーポンプとターボ分子ポンプを用いて、 1.0×10^3 Pa まで真空引きを行った。まず、基板上に液 相となる Au を室温にて膜厚 1~10 nm 蒸着した。つぎに Ar 分圧を 5~100 Pa 程度に制御した。Au を液相にする ために、基板温度を 700°C に加熱し、SnO₂ を 7.5~25 min 蒸着した。蒸着後、基板温度が 50°C 程度まで下が った後、チャンバーを大気開放し、基板とターゲットを取り 出した。SnO₂蒸着時のレーザーエネルギー EL は 30~80 mJ、レーザースポットサイズ Sは 1.0~5.0 mm²、レーザー 繰り返し周波数は 2 Hz とし、EL と Sがナノワイヤーの直 径、数密度に与える影響について検討した。

<u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

Fig. 1(a)に、Au 膜厚 5 nm、Ar 分圧 10 Pa、SnO2蒸

着時間 25 min の条件で作製した試料の表面 SEM 像を 示す。SnO₂ ナノワイヤーが成長していることがわかる。つ ぎに、様々な Δ. や S で蒸着したナノワイヤーの数密度を Fig. 1(b)に示す。ナノワイヤーの直径は 5~55 nm 程度で あった。数密度は低 Δ. かつ低 S の条件で 20 /μm²以上 が得られた。以上から、レーザー条件によって SnO₂ ナノ ワイヤーの直径や数密度が制御出来ることがわかった。



Fig. 1 (a) SEM image of SnO₂ nanowires.
(b) Contour plot of number density of SnO₂ nanowire depending on laser energy and the spot area.

<u>4. その他・特記事項(Others)</u>

・Vapor-Liquid-Solid 成長:結晶成長の核となる固相上 に液相を設け、気相から固相原料を供給することで固・液 界面で結晶成長が進行する結晶成長モード。

・パルスレーザー蒸着(PLD)法:薄膜原料の固体(ターゲット)にパルスレーザーを照射することで蒸発させ、ターゲットに対向して置かれた基板上に薄膜を形成する物理気相エピタキシャル薄膜法の一種。

<u>5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)</u>

(1)伊東佑馬、一野祐亮、土屋雄司、吉田隆,平成30年度 電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 H1-8、名城大学、愛知、2018年9月3日-4日(オーラル)

6. 関連特許(Patent)